

HARMONOGRAM SESJI EGZAMINACYJNEJ W SEMESTRZE LETNIM 2024/25				
kierunek: Mechatronika stopień: I rok studiów: I semestr: 02				
sesja zasadnicza			sesja poprawkowa	
I termin		II termin	I termin	II termin
21, 22 czerwca 2025		27, 28, 29 czerwca 2025	5, 6, 7 września 2025	12, 13, 14 września 2025
P i ą t e k	15.00 - 15.45			
	15.50 - 16.35			
	16.45 - 17.30	Mechanika techniczna P.Kałduński s. 1G (Śn)	Mechanika techniczna P.Kałduński s. 1G (Śn)	Mechanika techniczna P.Kałduński s. 1G (Śn)
	17.35 - 18.20			
	18.30 - 19.15			
	19.25 - 20.10	EiMEwM* S. Chamera s. 206-3G (Śn)	EiMEwM* S. Chamera s. 206-3G (Śn)	EiMEwM* S. Chamera s. 206-3G (Śn)
	20.15 - 21.00			
S o b o t a	8.00 - 8.45			
	8.50 - 9.35			
	9.45 - 10.30			
	10.35 - 11.20	Analiza matematyczna A. Yatsko s. 1G (Śn)	Analiza matematyczna A. Yatsko s. 1G (Śn)	Analiza matematyczna A. Yatsko s. 1G (Śn)
	11.30 - 12.15			
	12.20 - 13.05			
	13.15 - 14.00			
	14.05 - 14.50	Mechatronika I. Maciejewski s. 206-3G (Śn)	Mechatronika I. Maciejewski s. 206-3G (Śn)	Mechatronika I. Maciejewski s. 206-3G (Śn)
	15.00 - 15.45			
	15.50 - 16.35			
	16.45 - 17.30			
	17.35 - 18.20	Mechanika techniczna P.Kałduński s. 105-2H (Śn)	Materiały niemetalowe i nanomateriały M. Pancielejko s. 105-2H (Śn)	
	18.30 - 19.15			
	19.25 - 20.10	Wprowadzenie do biomechatroniki A. Błażejowski s. 206-3G (Śn)		
	20.15 - 21.00			
N i e d z i e l a	8.00 - 8.45	Technika cyfrowa w mechatronice S. Pecolt s. 206-3G (Śn)		
	8.50 - 9.35			Objaśnienia:
	9.45 - 10.30			Egzamin (termin I i II do wyboru)
	10.35 - 11.20	EiMEwM* S. Chamera s. 209G (Śn)	Prababilistyka i statystyka T. Krzyżyński s. 209G (Śn)	Zajęcia wykładowe zaliczane na ocenę
	11.30 - 12.15			
	12.20 - 13.05			
	13.15 - 14.00			
	14.05 - 14.50	Podstawy miernictwa O. Łupicka-Maciejewska s. 305-5H (Śn)		
	15.00 - 15.45			
	15.50 - 16.35	Fizyka II B.Warcholiński s. 105-2H (Śn)	Fizyka II B.Warcholiński s. 105-2H (Śn)	Fizyka II B.Warcholiński s. 105-2H (Śn)
	16.45 - 17.30			
	17.35 - 18.20			

*Elektrotechnika i maszyny elektryczne w mechatronice

		HARMONOGRAM SESJI EGZAMINACYJNEJ W SEMESTRZE LETNIM 2024/25			
		kierunek: Mechatronika stopień: I rok studiów: III semestr: 06 specjalność: SMiS*			
		sesja zasadnicza		sesja poprawkowa	
		I termin	II termin	I termin	II termin
		21, 22 czerwca 2025	27, 28, 29 czerwca 2025	5, 6, 7 września 2025	12, 13, 14 września 2025
P i ą t e k	15.00 - 15.45				
	15.50 - 16.35				
	16.45 - 17.30				
	17.35 - 18.20	Programowanie obiektowe urządzeń Ł. Chrobak s.2-3D (Śn)			
	18.30 - 19.15				
	19.25 - 20.10				
S o b o t a	8.00 - 8.45				
	8.50 - 9.35	Podstawy konstrukcji mechanicznych w mechatronice II S. Chamera s. 307-4H (Śn)	Podstawy konstrukcji mechanicznych w mechatronice II S. Chamera s. 307-4H (Śn)	Podstawy konstrukcji mechanicznych w mechatronice II S. Chamera s. 307-4H (Śn)	Podstawy konstrukcji mechanicznych w mechatronice II S. Chamera s. 307-4H (Śn)
	9.45 - 10.30				
	10.35 - 11.20	Zespołowe projektowanie systemów automatyzacji S. Chamera s. 206-3G (Śn)			
	11.30 - 12.15				
	12.20 - 13.05				
	13.15 - 14.00				
	14.05 - 14.50				
	15.00 - 15.45	Inżynieria procesów O. Łupicka-Maciejewska s.305-5H (Śn)			
	15.50 - 16.35				
	16.45 - 17.30	Symulacje i wirtualne prototypowanie systemów mechatronicznych A. Błażejowski s. 302H (Śn)	Symulacje i wirtualne prototypowanie systemów mechatronicznych A. Błażejowski s. 302H (Śn)	Symulacje i wirtualne prototypowanie systemów mechatronicznych A. Błażejowski s. 302H (Śn)	Symulacje i wirtualne prototypowanie systemów mechatronicznych A. Błażejowski s. 302H (Śn)
	17.35 - 18.20				
	18.30 - 19.15				
	19.25 - 20.10				
N i e d z i e l a	8.00 - 8.45				
	8.50 - 9.35				
	9.45 - 10.30				
	10.35 - 11.20				
	11.30 - 12.15				
	12.20 - 13.05				
	13.15 - 14.00				
	14.05 - 14.50	Automatyzacja i robotyzacja procesów P. Zaporski s. 201G (Śn)			
	15.00 - 15.45				
	15.50 - 16.35	Systemy zdalnego monitorowania i sterowania P. Zaporski s. 201G (Śn)			
	16.45 - 17.30				
	17.35 - 18.20				
	18.30 - 19.15				
	19.25 - 20.10				
	20.15 - 21.00				

*Systemy monitorowania i sterowania